

※課題番号 : F-12-KT-0129
※支援課題名 (日本語) : ナノ微細構造の開発
※Program Title (in English) : Development of Nano Fine Structure
※利用者名 (日本語) : 松崎 純平
※Username (in English) : Jyunpei Matsuzaki
※所属名 (日本語) : パナソニック株式会社
※Affiliation (in English) : Panasonic Corporation

※概要 (Summary) :

【相談内容】

基板上へのナノ構造形成のための露光装置、ドライエッチング装置に関して、基板サイズ、露光条件、ドライエッチング測条件に関して相談を受けた。

【希望利用装置】

- ・両面マスクアライナー
- ・レジスト現像装置
- ・ドライエッチング装置

【回答】

上記装置に関して装置の特徴、条件、実績を説明するとともに、利用方法に関して回答した。

【結果】

平成 24 年度の自主事業テーマに進む

※実験 (Experimental) :

技術相談のため割愛

※結果と考察 (Results and Discussion) :

技術相談のため割愛

※その他・特記事項 (Others) :

なし